

四月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表

(地點：應力所/卓越大樓無塵室)

節次	時間	一	二	三	四	五
上午	09 : 30 12 : 30	Karl Suss Aligner MA8(卓越) 4/10 訓練 4/17 檢定	RIE 介電材料(卓越) 4/11 訓練 4/18 檢定	Spin Coater(應力) 4/12 訓練 4/19 檢定	SEM+EDS(卓越) 4/6 訓練 4/13 檢定	新 Sputter (應力) 4/7 訓練 4/14 檢定
		雷射共軛聚焦顯微鏡 (卓越) 4/17 訓練 4/24 檢定	RIE 光阻材料(卓越) 4/11 訓練 4/18 檢定	E-Gun 氧化物及金屬 (卓越) 4/19 訓練 4/26 檢定	Probe-Type Surface Analyser (應力) 4/6 訓練 4/13 檢定	EVG Aligner(應力) 4/14 訓練 4/21 檢定
					Oxford ICP-RIE (卓越) 4/20 訓練 4/27 檢定	橢偏儀(卓越) 4/21 訓練 4/28 檢定
					RTA(卓越) 4/20 訓練 4/27 檢定	
下午	14 : 00 17 : 00	13 : 00-17 : 30 4/10 實驗室一般訓練(應力 109 室)	13 : 30-15 : 30 4/11 卓越大樓 安全訓練		E-beam Evaporator(應力) 4/6 訓練: 4/13 檢定:	新 Dicing Saw (應力) 4/7 訓練 4/14 檢定
		PECVD(卓越) 4/17 訓練 4/24 檢定	Parylene(應力) 4/18 訓練 4/25 檢定		Sputter(卓越) 4/20 訓練 4/27 檢定	Karl Suss Aligner MA6(卓越) 4/21 訓練 4/28 檢定
		O2 Plasma +Box Furnace(應力) 4/17 訓練 4/24 檢定	ICP-RIE(卓越) (SAMCO) 4/18 訓練 4/25 檢定			